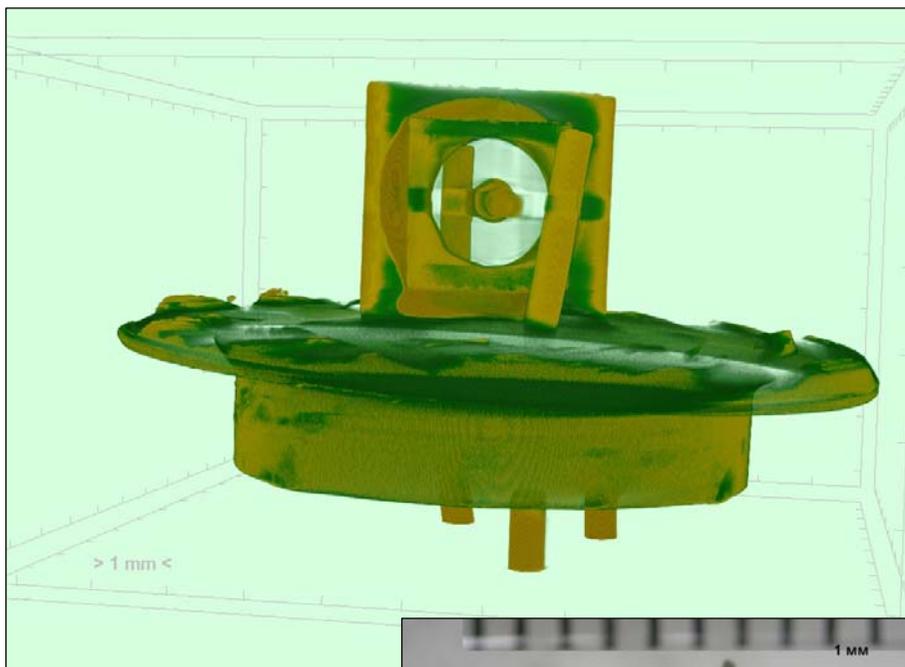
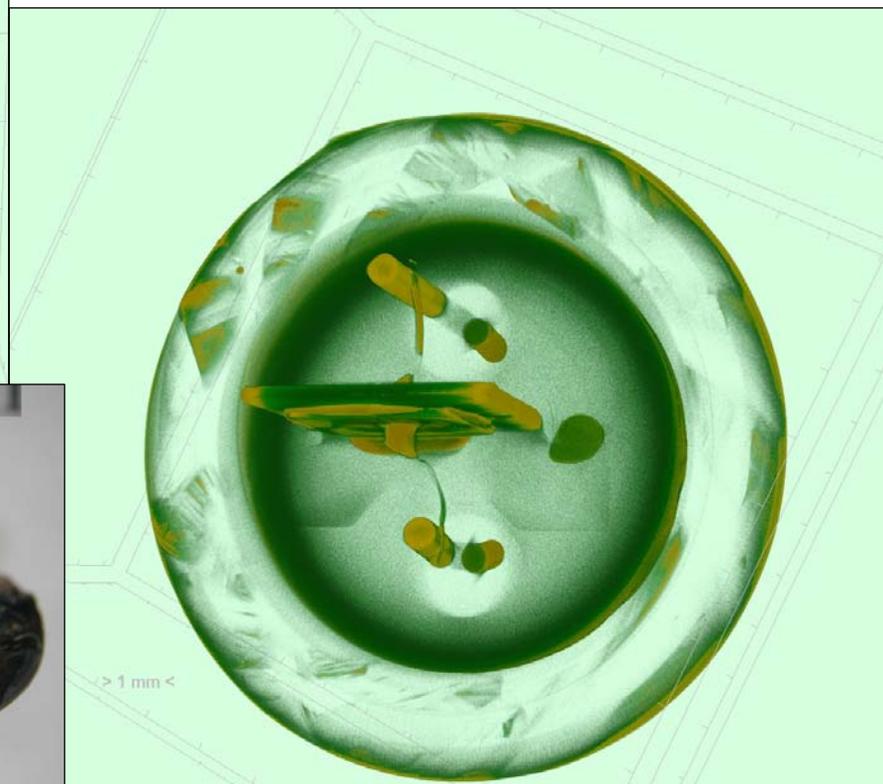


Микротомограф SkyScan 1272 лаборатории рентгеновских методов ДВГИ ДВО РАН

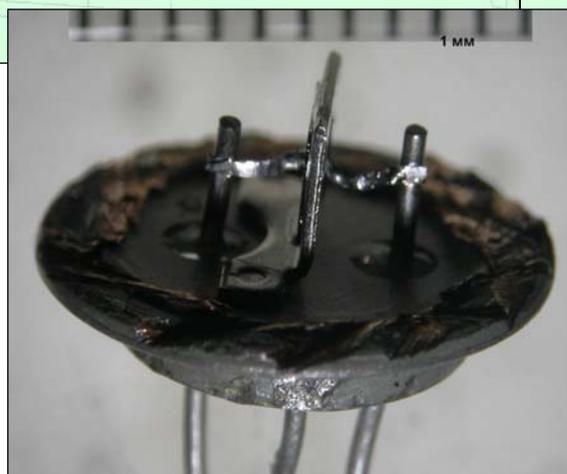
Сканирование деталей научных приборов

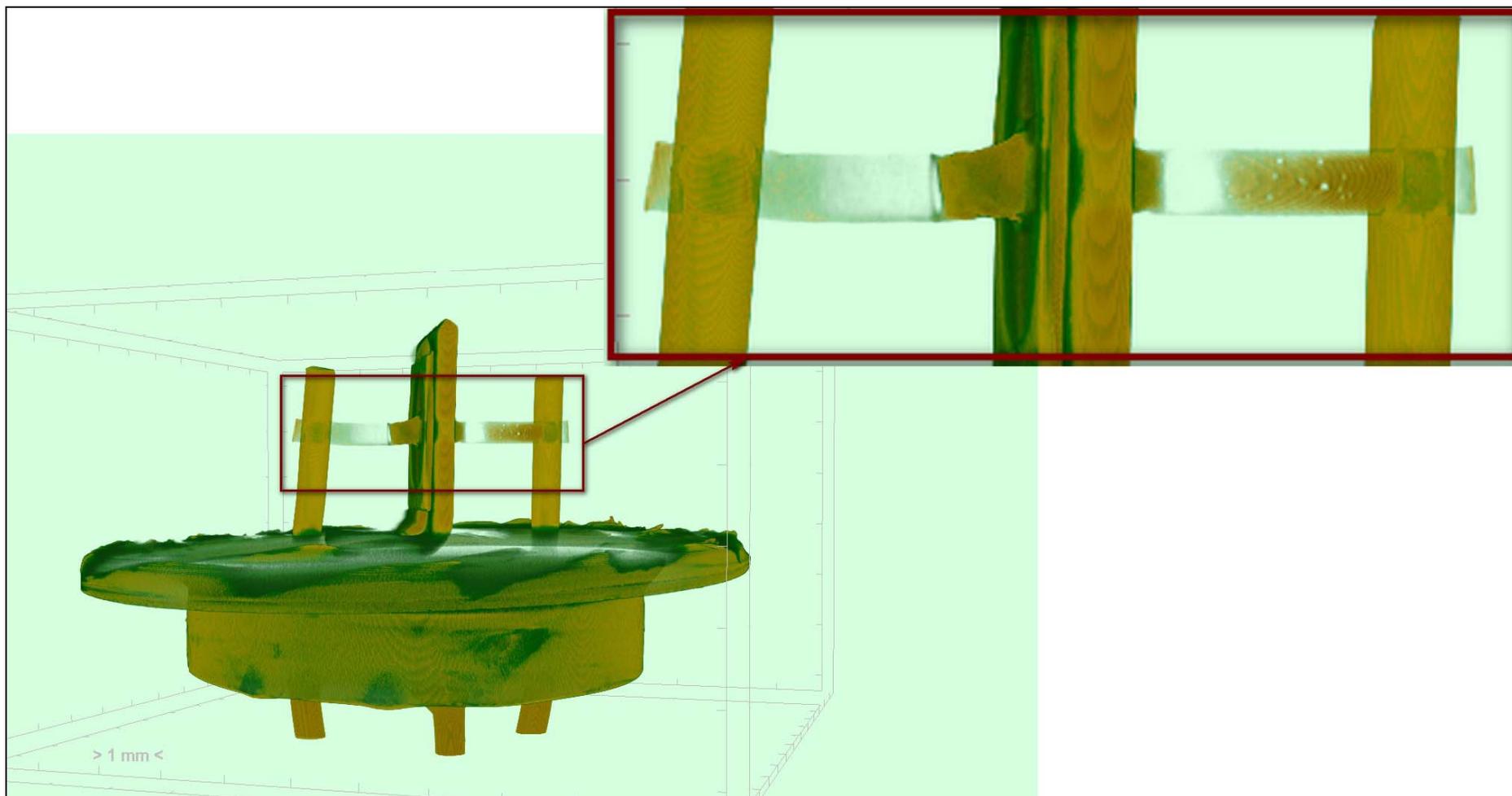


Трехмерные изображения Si-транзистора

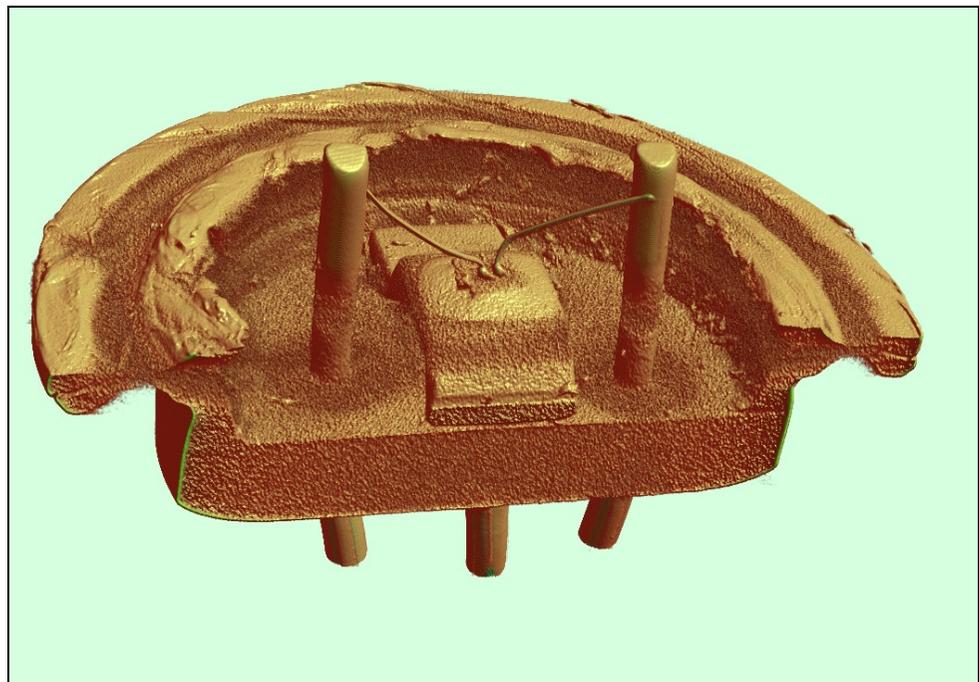
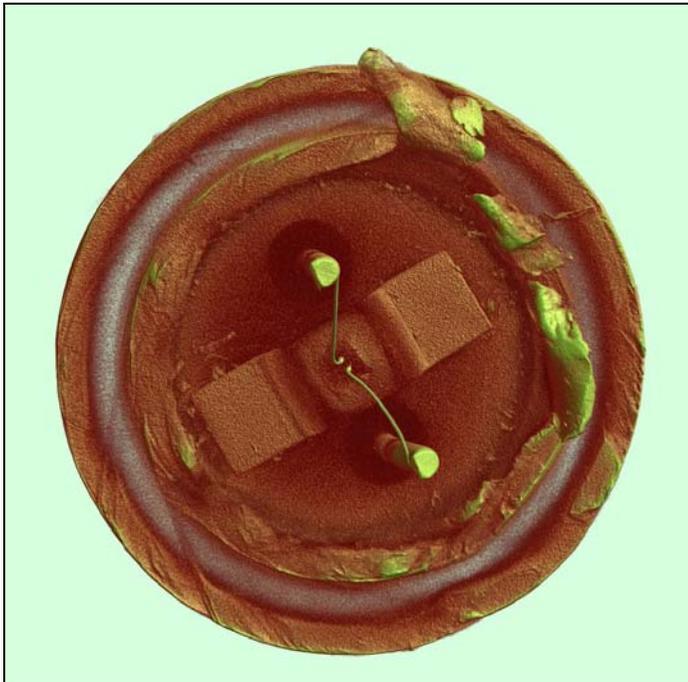
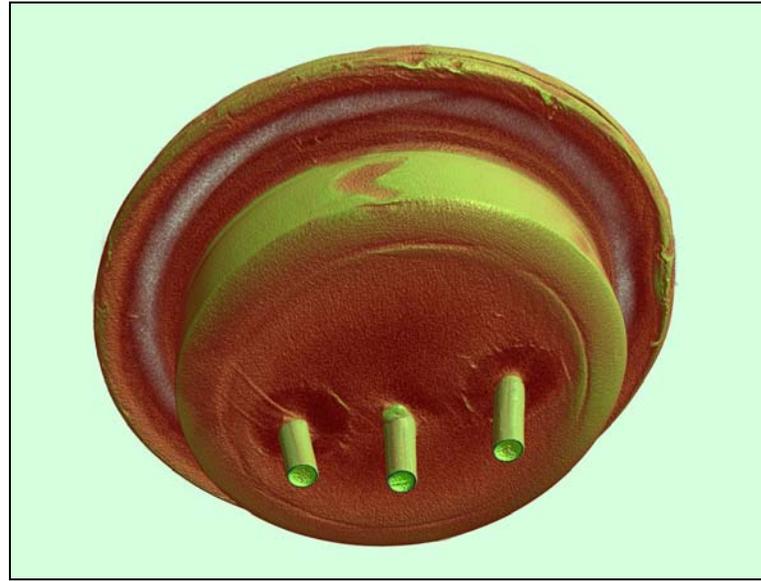
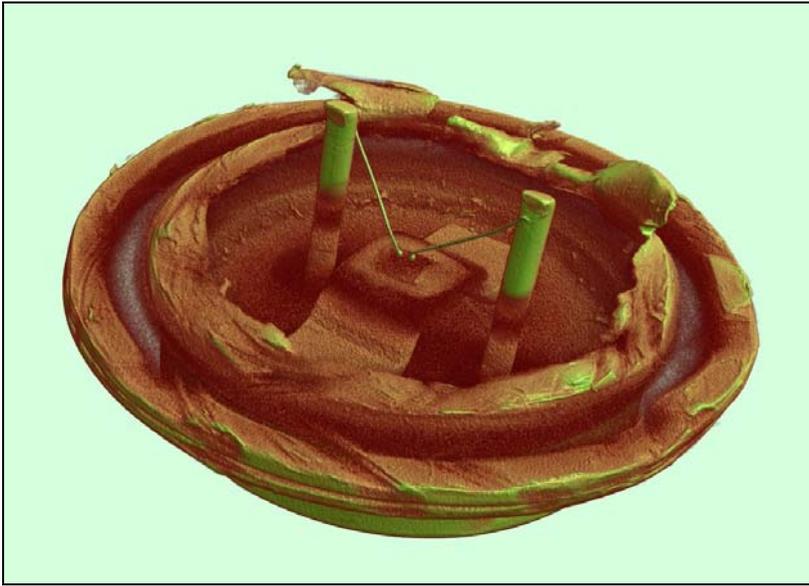


*Фотография
Si-транзистора,
сделанная на
стереомикроскопе*





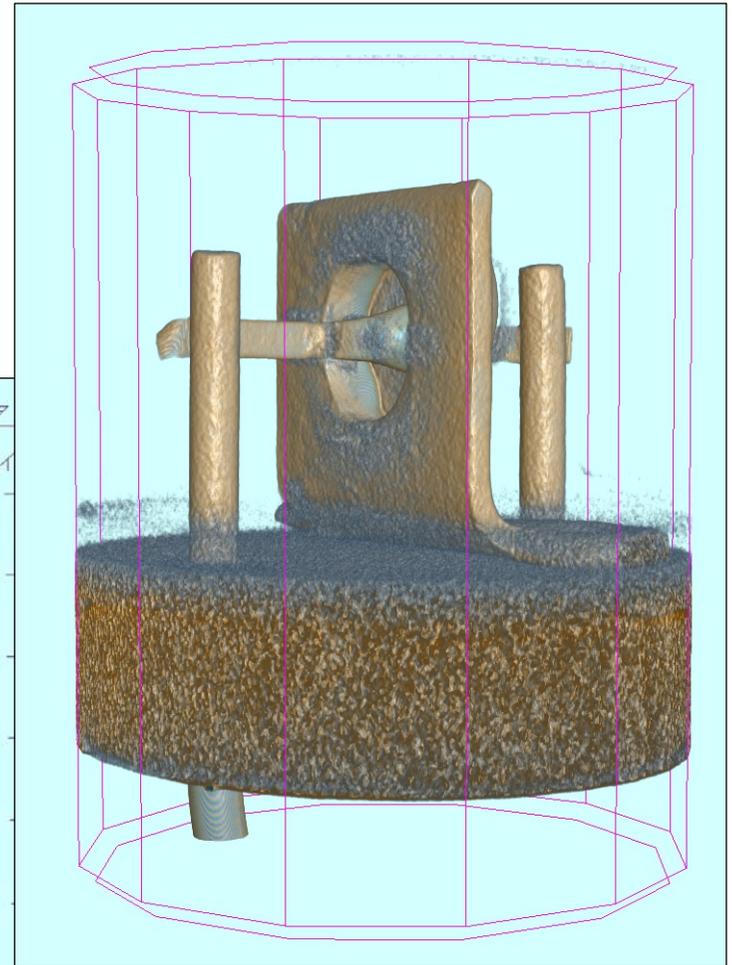
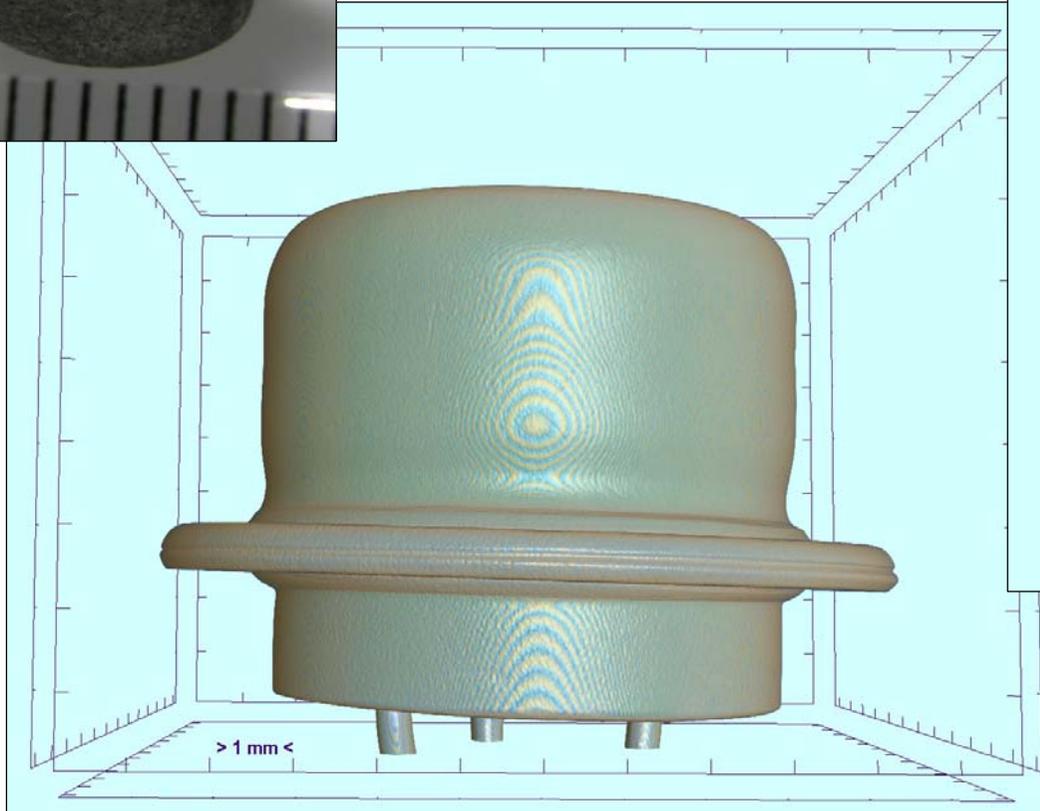
Крупным планом – пластинка с брызгами контактной сварки



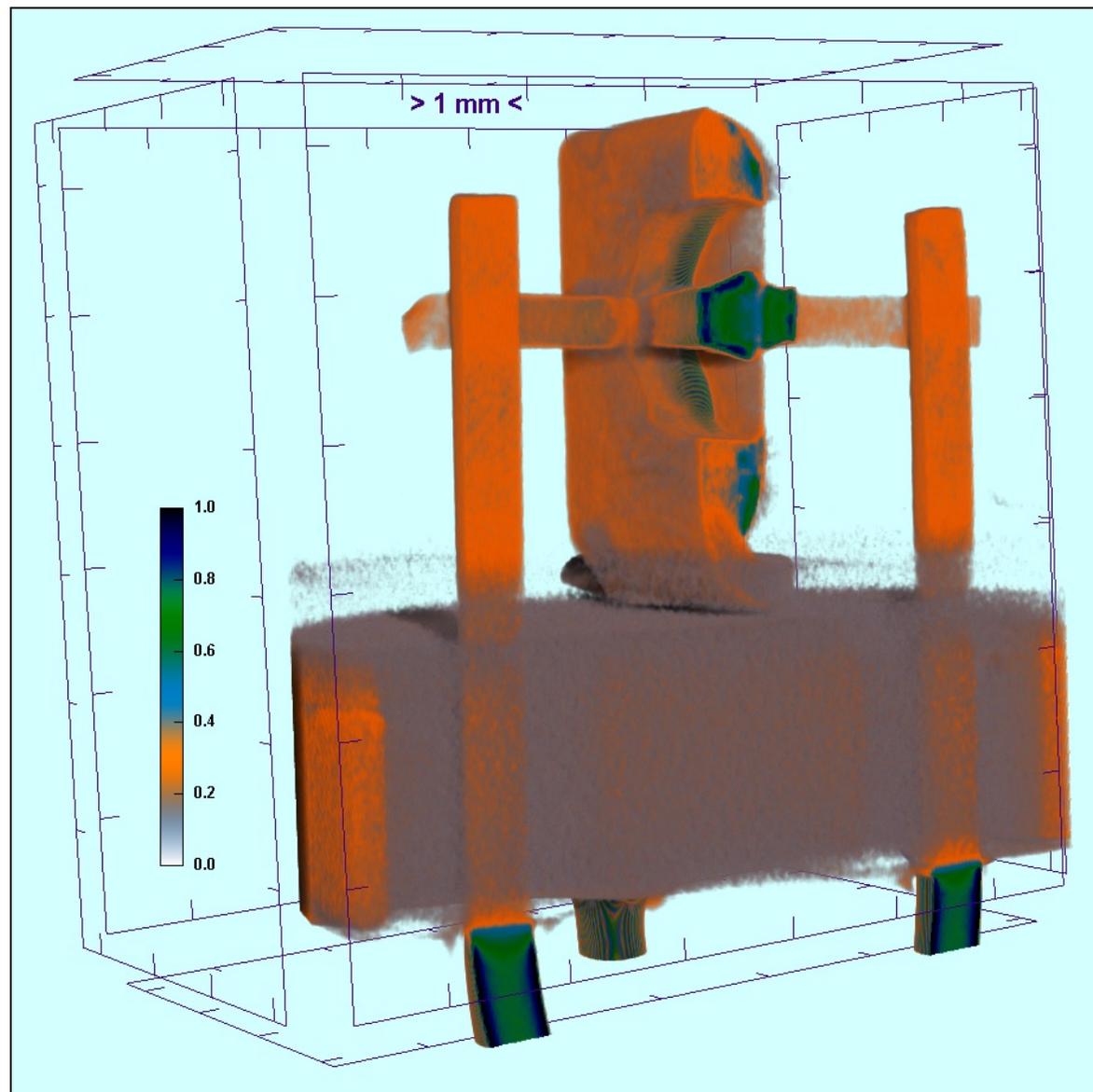
Трёхмерные изображения Ge-транзистора



*Фотография,
сделанная на
стереомикроскопе*



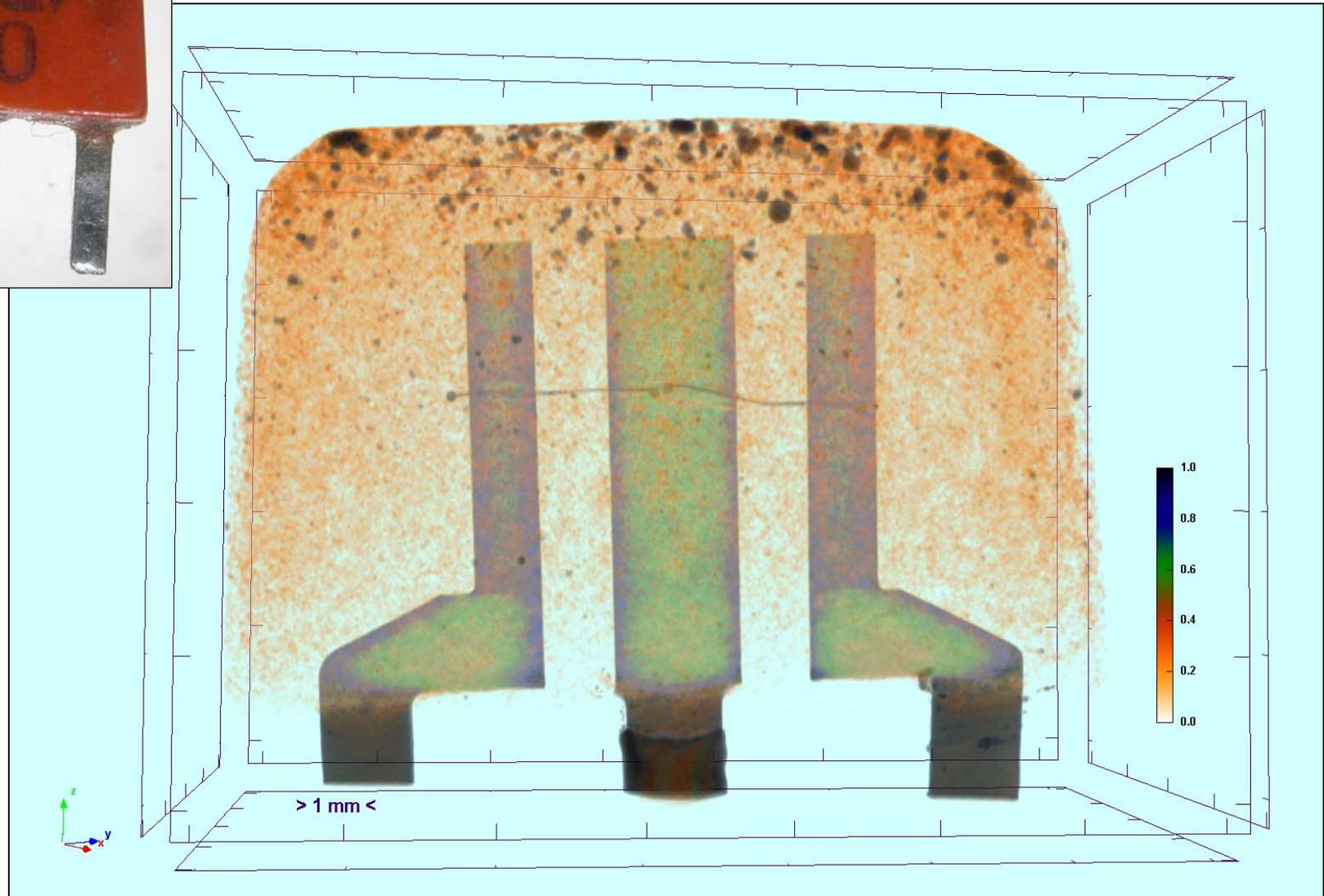
*Si-транзистор в корпусе: внешний вид и
центральная часть, «вырезанная» с помощью виртуального цилиндра (розовым)*



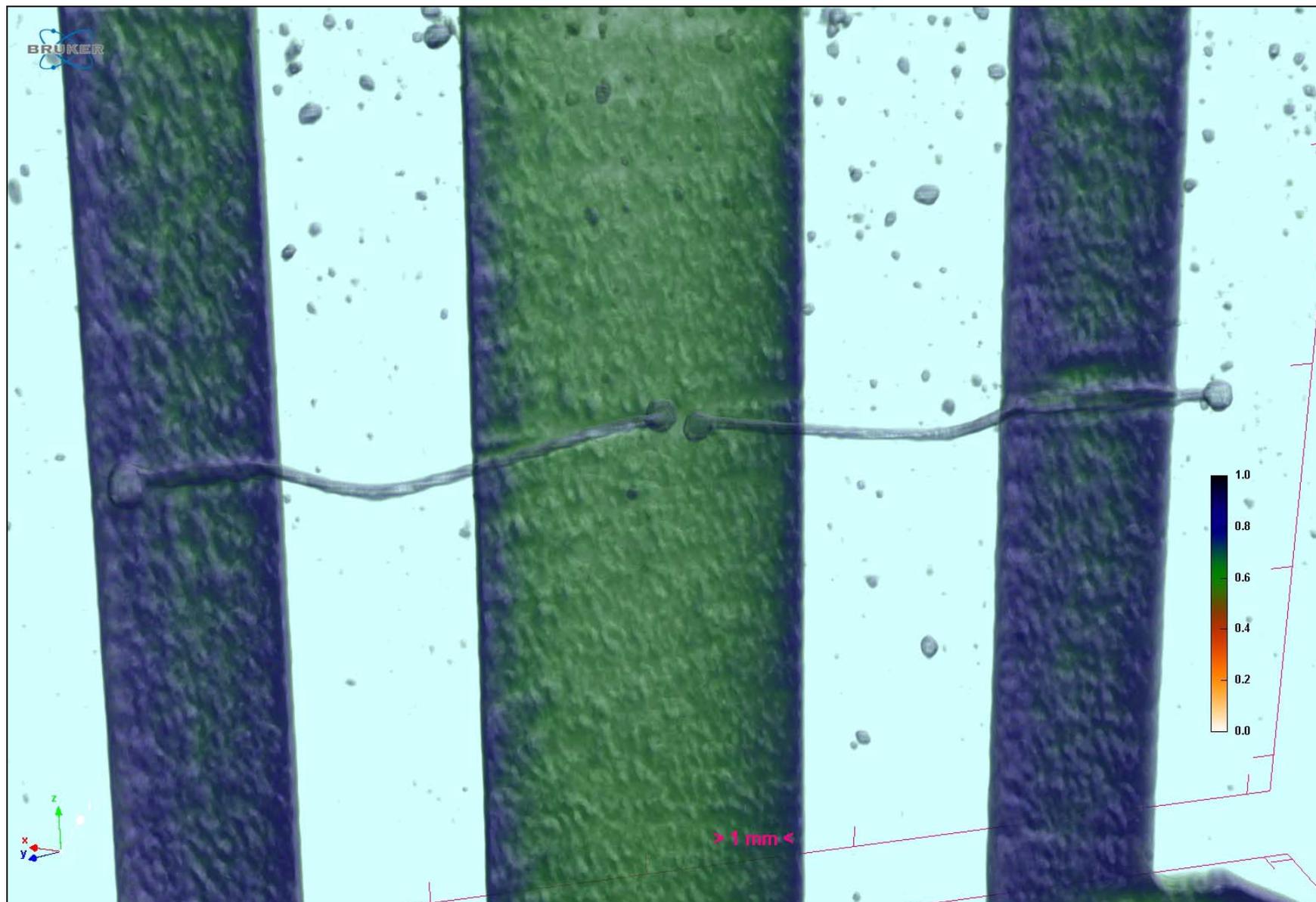
Продольное виртуальное сечение в расцветке относительной рентгеновской проницаемости



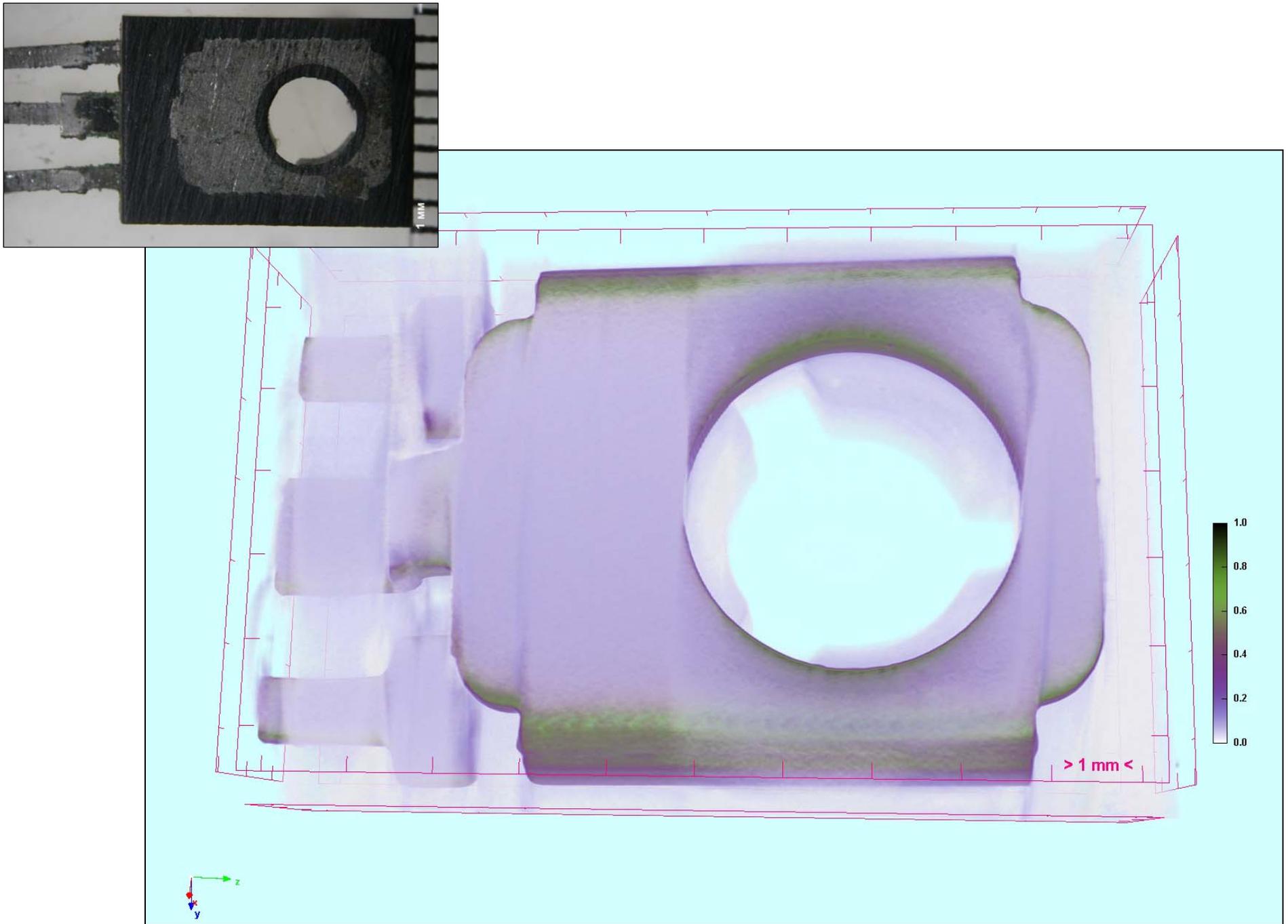
Фотография, сделанная на стереомикроскопе



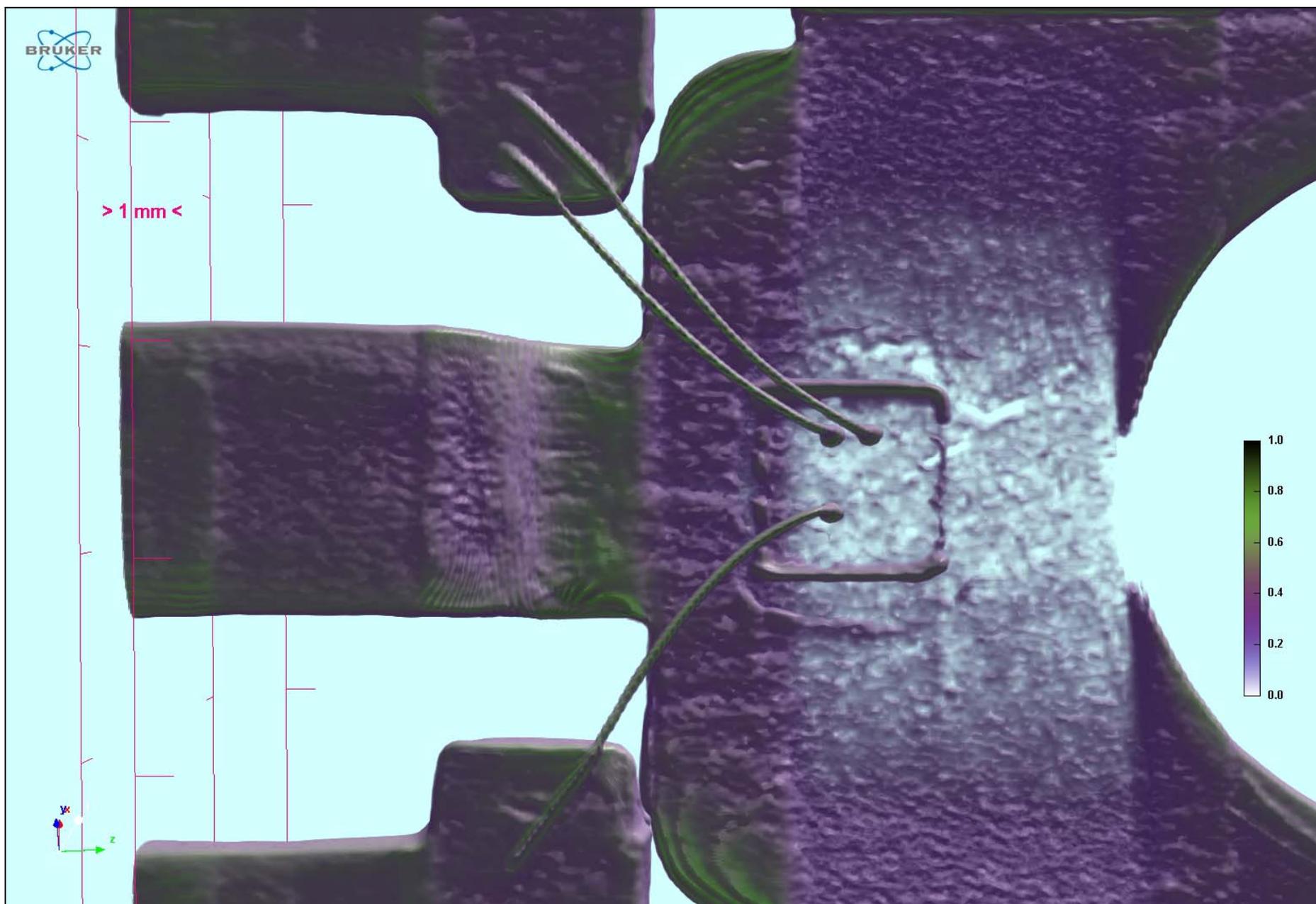
Изображение Si-транзистора в режиме полупрозрачности



Увеличенный фрагмент контактов (виртуальный срез)



Изображение Si-транзистора



Увеличенный фрагмент изображения контактов